## от Эффект увлечения в нанокомпозитной пленке Ag/Pd: генерация двуполярных импульсов

© Г.М. Михеев<sup>1</sup>, А.С. Саушин<sup>1</sup>, В.М. Стяпшин<sup>1</sup>, Ю.П. Свирко<sup>2</sup>

 <sup>1</sup> Институт механики Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, Ижевск, Россия
 <sup>2</sup> Институт фотоники, Университет Восточной Финляндии, Йоэнсуу, Финляндия E-mail: mikheev@udman.ru

## Поступило в Редакцию 12 апреля 2018 г.

Впервые исследованы особенности генерации продольного фототока в нанокомпозитных пленках Ag/Pd при наклонном падении импульсного лазерного излучения наносекундной длительности в области длин волн 1350—4000 nm. Пленки толщиной 20 $\mu$ m, состоящие из нанокристаллитов твердого раствора Ag—Pd и оксида палладия PdO, получены по толстопленочной технологии. Исследовано влияние длины волны на импульсы фототока при *p*- и *s*-поляризациях лазерной накачки. Показано, что импульс фототока при *s*-поляризованной накачке в диапазоне длин волн 1350—4000 nm является однополярным, а при *p*-поляризации в зависимости от длины волны он может быть однополярным и двуполярным. Полученные результаты объясняются одновременной генерацией фототока за счет эффекта увлечения и поверхностного фотогальванического эффекта.

## DOI: 10.21883/PJTF.2018.18.46616.17329

Эффект увлечения (ЭУ), впервые обнаруженный в работе [1], обусловлен тем, что при поглощении фотона носителем заряда, последний получает от фотона не только энергию, но и импульс. В результате в среде возникает фототок (фотоэдс), полярность которого зависит от направления волнового вектора падающего излучения. При импульсном лазерном возбуждении фототок ЭУ возникает в виде однополярного импульса. В массивных металлических образцах фототок ЭУ очень мал [2], однако в пленочных электропроводящих структурах при наклонном

84

падении излучения он может быть значительным [3]. В последнее время появились публикации, посвященные наблюдению и исследованию ЭУ в различных наноразмерных структурах [4–10]. Такие исследования представляют интерес с точки зрения различных приложений, в частности для разработки и создания не содержащих оптических элементов анализаторов поляризации лазерного излучения [11,12].

При наклонном падении излучения на пленочную структуру фототок ЭУ можно наблюдать в плоскости падения (продольный фототок) и в направлении, перпендикулярном плоскости падения (поперечный фототок) (см., например, [5,13]). В наших недавних публикациях [14,15] были представлены исследования поперечного фототока ЭУ в серебропалладиевых (Ag/Pd) нанокомпозитных пленках. Было установлено, что в этих пленках в широком спектральном диапазоне 266-2100 nm наблюдается фототок, зависящий от степени циркулярной поляризации падающего излучения. Было показано, что в инфракрасном диапазоне 1064-2100 nm полярность фототока однозначно определяется знаком циркулярной поляризации (направлением вращения вектора электрического поля) возбуждающего излучения. Между тем особенности продольного фототока ЭУ в нанокомпозитных пленках Ag/Pd исследовались только в спектральном диапазоне 266-1064 nm [16]. Целью настоящей работы является наблюдение и исследование продольного фототока в нанокомпозитных пленках Ag/Pd в инфракрасной области 1350-4000 nm.

В работе исследовались пленки Ag/Pd, полученные на керамической подложке по толстопленочной технологии при температуре вжигания 878 К [17]. Пленки с проводимостью *p*-типа имели размер 20 × 20 mm при толщине около 20  $\mu$ m. Рентгеноструктурный анализ показал, что исследуемые пленки состоят из твердого раствора Ag–Pd, оксида палладия PdO и оксида серебра Ag<sub>2</sub>O в весовом соотношении 80.3%, 18.7% и 1% соответственно. По ширине рентгеновской дифракционной линии установлено, что минимальный размер кристаллитов Ag–Pd и PdO составляет 39 и 28 nm соответственно [17]. Для измерения фототока пленки снабжались двумя параллельными пленочными электродами A и B, выполненными из серебра. Они располагались на противоположных сторонах квадратной пленки между измерительными электродами составляло 29  $\Omega$ .

В экспериментах использовался перестраиваемый по длине волны  $\lambda$ (1350-4000 nm) лазер, состоящий из параметрического генератора и усилителя света. Длительность лазерных импульсов  $\tau_p$  составляла 7 ns, а энергия E<sub>in</sub> не превышала 2 mJ. Эксперименты проводились по оптической схеме, представленной на рис. 1 (вставка). С помощью поворота полуволновой пластины на угол  $\phi$  менялась ориентация плоскости поляризации, определяемая углом Ф (углом между плоскостью поляризации и плоскостью падения излучения на пленку,  $\Phi = 2\phi$ ). При  $\varphi = 0$  угол поляризации  $\Phi = 0$ , и на пленку падает *p*-поляризованное излучение. При  $\phi = 45^{\circ}$  угол поляризации  $\Phi = 90^{\circ}$ , и на пленку падает s-поляризованное излучение. Измерительные электроды подсоединялись к входу широкополосного цифрового осциллографа с входным сопротивлением  $r = 50 \Omega$ . В экспериментах измерялись и записывались экстремальные значения импульсов напряжения и временные параметры одиночных импульсов фотоэдс, возникающих между электродами А и В при облучении пленки. Продольный фототок *i<sub>x</sub>* (далее фототок), лежащий в плоскости падения  $\sigma$ , определялся по формуле  $i_x = U_x/r$ , где U<sub>x</sub> — экстремальные значения импульсов фотоэдс. В зависимости от угла падения  $\alpha$  и поляризации падающего излучения значения  $U_x$ могли быть положительными, отрицательными или равными нулю.

Эксперименты, проведенные на длинах волн 1350-1550 nm, показали, что для p- и s-поляризаций выполняются следующие соотношения:  $i_x = 0$  при  $\alpha = 0$ ;  $i_x > 0$  при  $\alpha > 0$ ;  $i_x < 0$  при  $\alpha < 0$ ; для любого угла падения  $\alpha$  справедливо равенство  $i_x(-\alpha) = -i_x(\alpha)$ . Все эти закономерности характерны для ЭУ в пленочных структурах (см., например, [3,8]). На рис. 1 показана экспериментально полученная зависимость коэффициента преобразования  $\eta_x$  лазерной мощности  $P_{in}$ в фототок  $i_x$  при  $\lambda = 1550$  nm в зависимости от угла поляризации  $\Phi$ , где  $\eta_x = i_x / P_{in}, P_{in} = E_{in} / \tau_p$ . Видно, что величина  $\eta_x$  максимальна при s-поляризации и минимальна при p-поляризации. Влияние угла поляризации  $\Phi$  на  $\eta_r$  хорошо описывается функцией  $\eta_r(\Phi) \propto [C - \cos 2\Phi]$ , где С — постоянная. Дальнейшие эксперименты показали, что при sполяризованном излучении накачки и при  $\alpha > 0$  фототок в широком диапазоне длин волн (1350-4000 nm) появляется в виде положительного однополярного импульса (рис. 2, вставка), длительность которого практически не зависит от длины волны. Однако форма импульса фототока при р-поляризации существенно зависит от длины волны накачки (рис. 2). В области длин волн менее 1670 nm продольный



**Рис. 1.** Зависимость коэффициента  $\eta_x$  преобразования лазерной мощности в продольный фототок на длине волны 1550 nm. Точки — эксперимент, кривая — аппроксимирующая функция  $\eta_x = 0.107[1.66 - \cos(2\Phi)]$ . Сверху показана ориентация плоскости поляризации при различных  $\Phi$ ). На вставке — геометрия эксперимента: Е — вектор напряженности электрического поля, k — волновой вектор,  $\varphi$  — угол поворота пластинки  $\lambda/2$  относительно плоскости падения  $\sigma$ ,  $\Phi$  — угол между  $\sigma$  и E ( $\Phi = 2\varphi$ ),  $\alpha$  — угол падения, n — нормаль к поверхности пленки, A и B — измерительные электроды, xy — прямоугольная система координат (оси x и x' лежат в плоскости  $\sigma$ ).

фототок, возбужденный *p*-поляризованным импульсным излучением, имеет вид положительного однополярного импульса. При  $\lambda = 1670$  nm и *p*-поляризации на переднем фронте положительного импульса фототока возникает отрицательный импульс. С увеличением  $\lambda$  амплитуда и длительность этого отрицательного импульса претерпевают существенные



**Рис. 2.** Временны́е формы импульсов фототока при *p*-поляризации на длинах волн 1500 (1), 1670 (2), 1900 (3), 2600 (4), 3600 nm (5), сдвинутые относительно друг друга по временно́й шкале на произвольную величину, а также временна́я форма импульса фототока при *s*-поляризации на длине волны 2500 nm (на вставке). Мгновенные значения импульсов фототока нормированы на разницу между их минимальным и максимальным значениями.

изменения. В итоге, как видно из рис. 2 (осциллограмма 3), при  $\lambda = 1900$  nm импульс фототока представляет собой ярко выраженный двуполярный импульс. Его передняя часть состоит из короткого отрицательного импульса, а задняя часть представляет собой положительный импульс, длительность которого существенно больше длительности отрицательного импульса. С увеличением  $\lambda$  амплитуда положительного импульса монотонно уменьшается.

На рис. З представлено отношение  $\mu$  амплитуд отрицательной и положительной частей двуполярного импульса фототока в зависимости от  $\lambda$ . Видно, что зависимость  $\mu(\lambda)$  носит немонотонный характер и имеет максимальное значение при  $\lambda = 3200$  nm. В диапазоне длин волн 3400–3800 nm отношение  $\mu$  резко уменьшается и при



**Рис. 3.** Зависимость отношения  $\mu$  амплитуд отрицательной и положительной частей импульса фототока при *p*-поляризации от длины волны  $\lambda$ .

 $\lambda = 4000$  nm становится близким к нулю. Таким образом, двуполярный импульс при *p*-поляризованном излучении наблюдается в диапазоне длин волн 1670–4000 nm.

Представленные выше результаты нельзя объяснить только с привлечением механизма генерации фототока за счет ЭУ. Действительно, фототок ЭУ пропорционален поглощенной лазерной мощности, т.е. чем больше поглощенная мощность, тем больше фототок [1]. Хорошо известно, что для проводящих материалов, например для металлов, для любого угла падения коэффициент отражения при *s*-поляризации больше, чем при *p*-поляризации. Следовательно, коэффициент поглощения при *s*-поляризации меньше, чем при *p*-поляризации, что должно приводить к уменьшению фототока ЭУ при переходе от *p*-поляризации к

*s*-поляризации. Однако, как видно из рис. 1, фототок при *s*-поляризации больше, чем при *p*-поляризованной накачке.

Известно, что одновременно с фототоком за счет ЭУ может протекать фототок за счет поверхностного фотогальванического эффекта (ПФГЭ) [2,6,18]. ПФГЭ является результатом комбинации двух явлений: анизотропии распределения фотовозбужденных электронов по импульсам при их переходе из валентной зоны в зону проводимости и диффузного рассеяния этих электронов поверхностью [19]. Фототок  $i_x$ , обусловленный ПФГЭ, имеет следующую поляризационную зависимость [2]:

$$i_x \propto (1 + \cos 2\Phi). \tag{1}$$

Из формулы (1) следует, что при  $\Phi = 90^{\circ}$ , т.е. при *s*-поляризации, фототок, обусловленный ПФГЭ, исчезает.

Из теории ЭУ и ПФГЭ [2] следует, что при линейной поляризации направления продольных фототоков, возникающих при этих эффектах, должны быть противоположными. Для геометрии эксперимента и электрической схемы, представленной на рис. 1, фототок, обусловленный ЭУ, должен быть направлен вдоль оси х. В соответствии с рис. 2 импульс фототока при  $\lambda < 1670 \, \mathrm{nm}$  действительно имеет положительную полярность. Теперь представим, что фототок возбуждается одновременно по обоим механизмам. В этом случае можно записать следующее соотношение:  $i_x = i_{x,\text{PDE}} - i_{x,\text{SPGE}}$ , где *i*<sub>x,PDE</sub>, *i*<sub>x,SPGE</sub> — фототоки, обусловленные ЭУ и ПФГЭ соответственно. При *s*-поляризации  $i_{x,s,SPGE} = 0$ ; следовательно, полный ток при *s*-поляризации  $i_{x,s} = i_{x,s,PDE}$ . При *p*-поляризации фототок ПФГЭ *i*<sub>x,p,SPGE</sub> не равен нулю; следовательно, полный ток при *p*-поляризации  $i_{x,p} = i_{x,p,\text{PDE}} - i_{x,p,\text{SPGE}}$ , где  $i_{x,p,\text{PDE}}$  — фототок ЭУ при *p*-поляризации возбуждающего излучения. Отсюда следует, что возможно выполнение неравенства  $i_{x,s,PDE} > i_{x,p,PDE} - i_{x,p,SPGE}$ , обеспечивающего выполнение условия  $i_{x,s} > i_{x,p}$ . Таким образом, поляризационную зависимость фототока, представленную на рис. 1, можно объяснить возрастанием амплитуды импульса фототока ПФГЭ, имеющего противоположную полярность по отношению к импульсу ЭУ, при переходе от *s*-поляризованного к р-поляризованному излучению лазера.

Одновременное проявление ЭУ и ПФГЭ хорошо видно из осциллограмм, представляющих временные формы импульсов фототока для p- и *s*-поляризованного возбуждающего излучения при  $\lambda > 1670$  nm

(рис. 2). Из рис. 2 видно, что импульс фототока при *p*-поляризации для  $\lambda > 1670$  nm является двуполярным, в то время как импульс фототока при *s*-поляризации независимо от  $\lambda$  остается однополярным. Возникновение двуполярного импульса при *p*-поляризации можно объяснить одновременной генерацией однополярных импульсов фототока, имеющих противоположные полярности и разные амплитуды, а также различные время нарастания, длительность и время спада. Очевидно, что в зависимости от амплитудных и временны́х характеристик разно-полярных импульсов импульс суммарного фототока также может быть однополярным, как это видно из осциллограммы, полученной при *p*-поляризации на длине волны 1500 nm (рис. 2, осциллограмма *I*).

ПФГЭ в исследуемом нанокомпозите возникает за счет возбуждения электронов из валентной зоны в зону проводимости PdO. Ширина запрещенной зоны Eg в PdO точно не установлена [20]. Однако в соответствии с данными работ [21,22] она может находиться в диапазоне 0.6–0.8 eV. Известно, что  $E_g$  наночастиц зависит от их размера (см., например, [23]). В нашем случае минимальный размер наночастиц PdO составляет 28 nm. Очевидно, что в исследуемом образце имеются частицы значительно бо́льших размеров. Кроме того, частицы PdO находятся в окружении нанокристаллитов Ag-Pd, что также может привести к изменению Eg нанокристаллитов PdO по сравнению с шириной запрещенной зоны сплошной пленки PdO [20]. Все это означает, что ПФГЭ в нанокомпозите Ag/Pd может наблюдаться в широком диапазоне длин волн. Однако при относительно больших длинах волн, когда энергия кванта возбуждающего излучения меньше Е<sub>g</sub> наночастиц PdO, наблюдение ПФГЭ становится невозможным, что демонстрирует зависимость  $\mu(\lambda)$ , представленная на рис. 3.

Таким образом, импульс продольного фототока в нанокомпозитной пленке Ag/Pd существенно зависит от поляризации и длины волны возбуждающего излучения. При *s*-поляризации накачки фототок, обусловленный ПФГЭ, исчезает и происходит генерация однополярного импульса фототока ЭУ в широком диапазоне длин волн. При *p*-поляризации одновременно возникают разнополярные импульсы фототока ЭУ и ПФГЭ, по-разному зависящие от длины волны лазерного излучения. В результате в зависимости от длины волны происходит генерация однополярного или двуполярного импульса фототока.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке госзадания ИМ УдмФИЦ УрО РАН (№ гос. рег. ААА-А16-116031110138-0), РФФИ (проект № 18-32-00224) и Финской академии наук (грант N 309672).

## Список литературы

- Данишевский А.М., Кастальский А.А., Рывкин С.М., Ярошецкий И.Д. // ЖЭТФ. 1970. Т. 58. В. 2. С. 544–550.
- [2] Gurevich V.L., Laiho R. // ΦΤΤ. 2000. T. 42. B. 10. C. 1762-1767.
- [3] Берегулин Е.В., Валов П.М., Рывкин С.М., Ярошецкий И.Д., Лискер И.С., Пукшанский А.Л. // Письма в ЖЭТФ. 1977. Т. 25. В. 2. С. 113–116.
- [4] Vengurlekar A.S., Ishihara T. // Appl. Phys. Lett. 2005. V. 87. N 9. P. 091118.
- [5] Karch J., Olbrich P., Schmalzbauer M., Zoth C., Brinsteiner C., Fehrenbacher M., Wurstbauer U., Glazov M.M., Tarasenko S.A., Ivchenko E.L., Weiss D., Eroms J., Yakimova R., Lara-Avila S., Kubatkin S., Ganichev S.D. // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 105. N 22. P. 227402.
- [6] Obraztsov P.A., Mikheev G.M., Garnov S.V., Obraztsov A.N., Svirko Yu.P. // Appl. Phys. Lett. 2011. V. 98. N 9. P. 091903.
- [7] Mikheev G.M., Nasibulin A.G., Zonov R.G., Kaskela A., Kauppinen E.I. // Nano Lett. 2012. V. 12. N 1. P. 77–83.
- [8] Noginova N., Rono V., Bezares F.J., Caldwell J.D. // New J. Phys. 2013. V. 15. N 11. P. 113061.
- [9] Durach M., Noginova N. // Phys. Rev. B. 2016. V. 93. N 16. P. 161406(R).
- [10] Akbari M., Onoda M., Ishihara T. // Орt. Express. 2015. V. 23. N 2. P. 823–832.
  [11] Михеев Г.М., Стяпиин В.М. // Приборы и техника эксперимента. 2012. № 1. С. 93–97.
- [12] Akbari M., Ishihara T. // Opt. Express. 2017. V. 25. N 3. P. 2143-2152.
- [13] Glazov M.M., Ganichev S.D. // Phys. Rep. 2014. V. 535. N 3. P. 101-138.
- [14] Михеев Г.М., Саушин А.С., Зонов Р.Г., Стяпшин В.М. // Письма в ЖТФ. 2014. Т. 40. В. 10. С. 37–45.
- [15] *Михеев Г.М., Саушин А.С., Ванюков В.В.* // Квантовая электроника. 2015. Т. 45. № 5. С. 635–639.
- [16] Михеев Г.М., Зонов Р.Г., Александров В.А. // Письма в ЖТФ. 2010. Т. 36. В. 14. С. 79–87.
- [17] Михеев Г.М., Саушин А.С., Гончаров О.Ю., Дорофеев Г.А., Гильмутдинов Ф.З., Зонов Р.Г. // ФТТ. 2014. Т. 56. В. 11. С. 2212–2218.
- [18] Михеев Г.М., Стяпшин В.М., Образцов П.А., Хестанова Е.А., Гарнов С.В. // Квантовая электроника. 2010. Т. 40. № 5. С. 425–430.
- [19] Альперович В.Л., Белиничер В.И., Новиков В.Н., Терехов А.С. // ЖЭТФ. 1981. Т. 80. В. 6. С. 2298–2311.

- [21] Nilsson P.O., Shivaraman M.S. // J. Phys. C. 1979. V. 12. N 6. P. 1423-1427.
- [22] Ahuja R., Auluck S., Johansson B., Khan M.A. // Phys Rev. B. 1994. V. 50. N 4. P. 2128–2132.
- [23] Sadovnikov S.I., Gusev A.I. // J. Alloys Compd. 2013. V. 573. P. 65-75.